

研究評価委員会分科会の設置について

第20回研究評価委員会において、

研究評価委員会
「高集積・複合 MEMS 製造技術開発プロジェクト」(事後評価) 分科会

が設置された。

表 1 研究評価委員会「高集積・複合 MEMS 製造技術開発プロジェクト」(事後評価) 分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科 会長	おおわだ くにき 大和田 邦樹	帝京大学 理工学部 情報科学科 教授
分科 会長 代理	いしだ まこと 石田 誠	豊橋技術科学大学 工学部 副学長 / 電気・電子工学系 教授
委員	あさの たねまさ 浅野 種正	九州大学 大学院 システム情報科学研究院 電子デバイス工学部門 教授
	いわた あつし 岩田 穆	株式会社エイアールテック 代表取締役 / 広島大学大学院 先端物質科学研究科 特任教授
	しょうじ しゅういち 庄子 習一	早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 電子光システム学科 教授
	みなみ かずゆき 南 和幸	山口大学 大学院 医学系研究科 応用医工学系学域 教授
	むろ ひでお 室 英夫	千葉工業大学 工学部 電気電子情報工学科 教授

敬称略、五十音順